PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-203250

(43)Date of publication of application: 13.08.1990

(51)Int.CI.

GO1N 21/27 A61B 5/00

(21)Application number: 01-023594

(71)Applicant: SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

31.01.1989

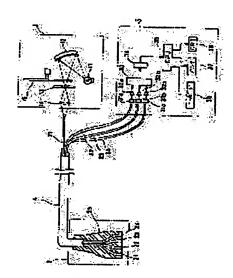
(72)Inventor: OOYABU MATASHIGE

TAKADA MICHINOSUKE

(54) OPTICAL MEASURING INSTRUMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the information having selectivity in the depth direction of a specimen by providing an optical probe which irradiates the specimen with light and is integrated with plural photodetecting parts to receive the reflected light rays from the specimen at different distances from the light irradiating part. CONSTITUTION: The front end of the optical probe 2 is pressed to the specimen and a diffraction grating 12 is rotated, by which the light from a spectroscope part 1 is subjected to wavelength scanning and spectral measurement is executed. The light projected to the specimen from an optical fiber bundle 21 for irradiation is scattered in the specimen and is received in 3 pieces of optical fiber bundles 22 to 24 for photodetection. The incident reflected light rays to the optical fiber bundles 22 to 24 contain the reflected light rays from the positions of the different depths of the specimen according to a difference in the distance from the optical fiber bundle 21. The incident light rays to the optical



fiber bundles are detected by photodiodes 31a to 31c and are amplified by preamplifiers 32a to 32c. The amplified light rays are supplied via a multiplexer 33 and an A/D converter 34 to a CPU 35. The spectra corresponding to the depth directions are computed in the CPU 35.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本 園 特 許 庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平2−203250

@Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月13日

G 01 N 21/27 A 61 B 5/00 101 A

7458-2G 7916-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 光計測装置

②特 願 平1-23594

②出 願 平1(1989)1月31日

⑩発明者 大 薮 又 茂

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製

作所三条工場内

@発明者 高田 通之助

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製

作所三条工場内

勿出 顧 人

株式会社島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

四代理人 井理士野口 繁雄

明級書

1. 発明の名称

光計测装置

2.特許請求の範囲

(1) 分光器部と、この分光器部からの光を検体に照射する光照射部及び検体からの反射光を互い に光照射部から異なる距離で受光する複数の受光 部が一体化された光プローブと、前記受光部から の光を検出する検出部とを備えた光計翻装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

(従来の技術)

生体などに可視~近赤外の光を照射し、生体内 部で散乱されて反射してくる光を受光し、その反 射光の吸収スペクトルを測定することにより生体 の組成を調べたり、診断を行なったりすることが

検討されている。

検体に光を照射し、反射光を受光するために光プローブが検体に当てられる。光プローブとしては、分光器部からの分光された光を光ファイバ束によって導いて検体に照射し、検体からの反射光を受光側の光ファイバ東で受光して検出器へ導く光プローブが用いられている。そのような光プローブには、1個の照射用光ファイバ東と1個の受光用光ファイバ東が一体的に取りつけられている。(発明が解決しようとする課題)

1 つの光照射用光ファイバ東に対して 1 つの受 光用光ファイバ東が設けられている光プローブで は、検体の深さ方向に対する情報を得ることはで きない。

本発明は、検体に光を照射し、検体からの反射 光を受光するとともに、深さ方向の情報も得るこ とのできる光プローブを備えた光計解数度を提供 することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

一実施例を示す第1図をお照して説明すると、

本発明は、分光器部1と、分光器部1からの光を検体に照射する光照射部21及び検体からの反射光を互いに光照射部21から異なる距離で受光する複数の受光部22,23,24からの光を検出する検出部31a,31b,31cとを備えている。

(作用)

順次遠ざかるように、等間隔で配置され、ハウジング25により一体化されている。ハウジング2 5としては例えばプラスチックを用いる。

光プローブ2の先端面を第2回に拡大して示す。各光ファイバ東21~24は直径が5mm程度であり、各光ファイバ東21~24の間隔は10mm程度である。光プローブ2の先端面は、検体が生体試料であるような場合に、検体に傷をつけないように平滑化されている。

光ファイパ末21~24はシールド4によって 外光から遮蔽されている。

データー処理及び制御部3においては、受光用 光ファイバ東22。23,24の各端部に対向し て検出部としてシリコンフォトダイオード31 a ~31 c が設けられている。32 a ~ 32 c は各 フォトダイオード31 a ~ 31 c の検出信号を増 傾するプリアンプ、33はプリアンプ32 a ~ 3 2 c により増幅された信号を選択するマルチプレ クサである。34はマルチプレクサ33で選択さ れた信号をデジタル信号に変換してCPU35に から遠い領域からの情報である。

(実施例)

第1回は一実施例を表わす。

1 は分光橋部、2 は光プローブ、3 は校出部を含むデータ処理部及び例御部である。

分光格部1には光源11からの光を分光し、波 民走査を行なう凹面回折格子12、スリット13 及び、スリット13からの光を照射用光ファイバ 東21に導く集光レンズ14が設けられている。 分光獨部1にはさらに、校出レベルのドリフトと 外光の影響を除くために、チョッパ15が設けられており、後述のCPU35において、光がチョ ッパ15を通過した部分でのデータとの逆が取られる。

光プローブ 2 においては、分光 器部 1 からの光を検体(図示略)に 照射する 照射用光ファイバ東 2 1、 検体からの 反射光を受光する 3 個の受光用光ファイバ東 2 2、 2 3、 2 4 は 1 に対し受光用光ファイバ東 2 2、 2 3、 2 4 は

送出するA/D変換器である。

CPU35には周辺機器として、キーボード36、プリンター37及びCRT38が接続されている

CPU35はマルチプレクサ33による検出信号の選択例簿、A/D変換器34によるA/D変換器34によるA/D変換器34によるA/D変換器簿、及び取り込んだデータの処理を行ない、また、分光器部1の回折格子12の回転を制御して分光器部1の波長走査を行なう。

次に、本実施例の動作について説明する。

被検体である例えば生体に、光プローブ2の先 物面を押しつけ、回折格子12を回転させること により分光器部1からの光を波段走変し、スペク トル脚定を行なう。照射用光ファイパ東21から 検体に照射された光は、検体内部で散乱し、3個 の受光用光ファイパ東22~24で受光される。 光ファイバ東21からの距離の相違に伴ない、後体 の深さの異なる位置からの反射光を含んでいる。 各光ファイバ東22~24に入射した光は、フォ

特閒平2-203250(3)

トダイオード31a, 31b, 31cで検出される。マルチプレクサ33はプリアンプ32a~32cでそれぞれ増幅されたフォトダイオード31a~31cの信号を順次切り替えながら、A/D
変換器34に送出する。

CPU35はA/D変換器34によりデジタル 化された信号Iを取り込み、例えば第4図に示されるように3個の光ファイバ東22~24から入射した光のスペクトルを得る。第4図において、A~Cはフォトダイオード31a~31cによる検出信号に対応しており、A~Cの順で光ファイバ東22~24に入射する光強度が弱くなることを示している。

CPU35では、これらの3個のスペクトルから、例えば第5回に示されるようにC-A、B-Aの演算を行なう。この演算結果は、深さ方向に対応したスペクトルを表わす。すなわち、スペクトルAは検体の表皮に近い組織のスペクトルを表わし、B-AとC-Aはこの頃にさらに深い組織の表皮近傍の組織との差スペクトルを表わしてい

る。このような、差スペクトルが得られるのは、 実施例のように光照射用光ファイパ束21と受光 用光ファイパ束22,23,24の位置関係が固定されて、各受光用光ファイパ束22,23,2 4でほとんど同時にスペクトルを測定するごとが できるためであり、これにより3本のスペクトル A~Cの翻定条件がほとんど同一とされるため、 差スペクトルの精度がよくなるためである。

実施例では受光側の光ファイバ東が3個であるが、4個以上を互いに光照射用光ファイバ東から 異なる距離に設けてもよい。

(発明の効果)

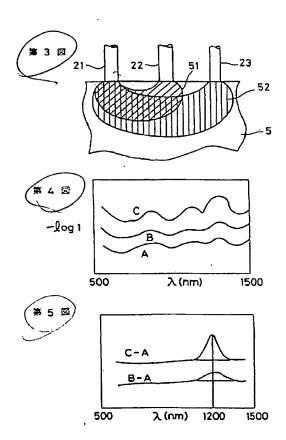
本発明では分光器部と、この分光器部からの光を検体に照射する光照射部及び検体からの反射光を互いに光照射部から異なる距離で受光する複数の受光部が一体化された光プローブと、前記受光部からの光を検出する検出部とを備えたので、検体の深さの異なる組織からの情報を同時もしくはほとんど同時に得ることができ、かつ、同一条件で測定することができるので、後体の優さ方向に

対して選択性のある情報を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は一実施例を示す構成図、第2回は光プローブの先端面を示す底面図、第3回は一実施例の助作を示す概略図、第4回は一実施例で得られるスペクトルを示す図、第5回はそれらのスペクトルを基にした演算結果を示す図である。

> 特許出頭人 株式会社島 與作所 代理人 弁理士 野口蜘蛛



特開平2-203250(4)

